PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

D01H 7/60

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/49113

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

30. September 1999 (30.09.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/CH98/00113

- (22) Internationales Anmeldedatum:
- 23. März 1998 (23.03.98)
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BRÄCKER AG [CH/CH]; Obermattstrasse 65, CH-8330 Pfäffikon-Zürich (CH).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KÄGI, Jörg [CH/CH]; Drossli, CH-8498 Gibswil (CH). OBERHOLZER, Franz, P. [CH/CH]; Weidstrasse 2, CH-8320 Fehraltorf (CH).
- (74) Anwalt: SCHAAD, BALASS, MENZL & PARTNER AG; Dufourstrasse 101, Postfach, CH-8034 Zürich (CH).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DE (Gebrauchsmuster), DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: RING TRAVELLER

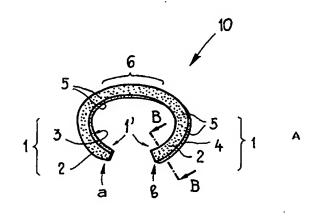
(54) Bezeichnung: RINGLÄUFER

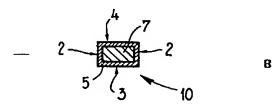
(57) Abstract

The invention relates to a ring traveller (10, 10') for ring spinners or ring twisters. The inventive ring traveller has a core (7) whose surface has a layer of phosphate (5).

(57) Zusammenfassung

Der Ringläufer (10, 10') für Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen weist einen Kern (7) auf, dessen Oberfläche eine Phosphatschicht (5) aufweist.





LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia -	· SG	Singapur		

BNSDCCID: <WO___9949113A1_I_>

Ringläufer

Die Erfindung betrifft einen Ringläufer für Ringspinnoder Ringzwirnmaschinen.

5 Ringläufer von Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen werden mit hoher Umlaufgeschwindigkeit (30 bis 50m/s) betrieben, mit welcher sie sich auf den Ringen der entsprechenden Maschinen bewegen. Sowohl die Kontaktfläche zwischen Ringläufer und Ring als auch die Kontaktfläche zwischen Ringläufer und Faden sind einem hohen Verschleiss unterworfen. Zur Produktionssteigerung werden höhere Laufgeschwindigkeiten der Ringläufer gefordert und zur Kostensenkung auch eine höhere Standzeit der Ringläufer.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen 15 wirtschaftlich vorteilhafteren Ringläufer für Ringspinnoder Ringzwirnmaschinen bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird gelöst mit einem Ringläufer, der die Merkmale des Anspruches 1 aufweist.

Der erfindungsgemässe Ringläufer weist zumindest auf sei20 nen Laufflächen, mit denen er beim Laufen auf einem Ring
einer Ringspinn- oder Ringzwirnmaschine mit dem Ring in
Kontakt tritt, eine durch Phosphatieren aufgebrachte
Phosphatschicht auf, deren Dicke zwischen 0.05 µm und 10
µm liegt, wobei Schichtdicken unter 2 µm zu bevorzugen
25 sind, da deren Oberflächen in der Regel eine geringere
Rauheit aufweisen. Der Ringläufer kann aber auch vollständig von der Phosphatschicht überzogen sein.

Ein Vorteil des erfindungsgemässen Ringläufers ist darin zu sehen, dass die mit einer Phosphatschicht versehenen 30 Laufflächen des Ringläufers einen geringen Verschleiss aufweisen, und der Ringläufer auf dem Ring zudem verbesserte Gleiteigenschaften aufweist, was zu einer höheren Lebensdauer des Ringläufers führt und ausserdem den Einsatz bei höheren Geschwindigkeiten erlaubt.

Unter Berücksichtigung der besonderen Beanspruchungen, wie Verschleiss, hohe Temperaturen, Druck- und Zugspannungen usw., denen der Ringläufer während des Betriebes ausgesetzt ist, wird als Grundwerkstoff für den Kern des Ringläufers vorzugsweise Stahl verwendet, insbesondere z.B. hochkohlenstoffhaltige (0.5% - 1.5% C) unlegierte oder niedriglegierte Stähle. Es sind aber auch andere Grundmaterialien für den Kern, wie z.B. Keramik oder spezielle Kunststoffe denkbar. Eine sehr feinkristalline Struktur mit einer sehr glatten Oberfläche zeigt der phosphatierte Ringläufer, wenn Kerne zum Phosphatieren verwendet werden deren Oberfläche poliert ist.

15 Die auf den Stahlkern des Ringläufers aufgebrachte Phosphatschicht ist vorzugsweise eine Eisen-, Zink-, oder Manganphosphatschicht oder eine Verbindung derselben mit Alkali- oder Erdalkalimetallen, wie z.B. Lithium, Natri-Kalium, Rubidium, Caesium, Beryllium, Magnesium, 20 Calcium, Strontium, Barium, Radium. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf eisenhaltigem Grundmaterial, wie z.B. Stahl, in der Regel immer auch etwas Eisenphosphat und evtl. Eisenoxide in der Phosphatschicht vorhanden sein können. Vorteilhaft sind Phosphatschichten, die mehrere Kationen aufweisen (wie z.B. Eisenmangan- oder Eisenzink-25 phosphatschichten) und deren Verbindungen mit Alkali- und Erdalkalimetallen, da diese im Verhältnis zu Phosphatschichten mit nur einer Kationensorte bezüglich Rauheit, Verschleiss- und Gleiteigenschaften vorteilhaftere Eigenschaften aufweisen. Eisenzink- und Zinkphosphatschichten 30 kombiniert mit Erdalkalimetallen sind besonders vorteilhaft, wegen ihres epitaktischen, feinkristallinen Wachstums.

Besonders gute Eigenschaften weisen Phosphatschichten 35 auf, die durch Spritzen und durch Tauchen auf den Ringläufer aufgebracht sind. Diese beiden Herstellungsver-

- 3 -

fahren weisen ausserdem den Vorteil auf, dass sie eine sehr rationelle Herstellung phosphatierter Ringläufer erlauben.

Unerwartet gute Gleiteigenschaften und einen geringen Verschleiss bei gleichzeitig sehr geringer Rauheit der Oberfläche haben feinpolierte Ringläufer aus Stahl mit einer durch Tauchen aufgebrachten Zinkcalciumphosphatschicht gezeigt.

Die beschriebenen Ringläufer mit Phosphatschicht können sowohl in Spinnereien als auch in Zwirnereien verwendet werden. Ihre guten Laufeigenschaften, wie z.B. gutes Gleiten und geringer Verschleiss, kommen besonders vorteilhaft im Zusammenwirken mit Stahlringen zur Geltung, sie können aber auch auf anderen Ringen, wie z.B. auf gesinterten, brünierten oder beschichteten Ringen verwendet werden.

Baumwolle kann besonders vorteilhaft mit dem erfindungsgemässen Ringläufer verarbeitet werden. Der mit einer Phosphatschicht versehene Ringläufer kommt mit einer wesentlich geringeren Faserschmierung aus, was auch bei Mangelschmierung wie z.B. beim Compact-Spinnen, Spindeldrehzahlen und Läuferstandzeiten erlaubt. Die kurzen Fasern der Baumwolle haben eine sehr positive Wechselwirkung mit der Phosphatschicht des Ringläufers gezeigt und die Gleiteigenschaften weiter verbessert. Fasern, Fasertrümmer und Baumwollwachs eignen sich daher ausgezeichnet als Faserschmierung für den erfindungsgemässen Ringläufer. Es können aber auch andere Fasern, Natur oder Kunstfasern mit dem Ringläufer verarbeitet werden, auch mit von aussen zusätzlich eingebrachten Schmiermitteln (Imprägnieren), wie z.B. mit Molybdändisulfidschmierstoffen, eingesetzt werden kann.

Weitere bevorzugte Ausführungsformen und Verwendungen sind Gegenstand weiterer abhängiger Ansprüche.

20

25

- 4 -

Anhand der Figuren 1 bis 3 wird der phosphatierte Ringläufer beispielhaft erläutert. Es zeigen rein schematisch:

- 5 Fig. 1a verschiedene Ausführungsformen von Ringläubis 1f fern;
 - Fig. 2a einen nur im Bereich seiner Laufflächen phosphatierten Ringläufer;
- 10 Fig. 2b einen Schnitt entlang der Linie A-A des in Fig. 2a dargestellten Ringläufers;
 - Fig. 3a einen vollständig phosphatierten Ringläufer und
 - Fig. 3b einen Schnitt entlang der Linie B-B des in Fig. 3a dargestellten Ringläufers.
- 15 In den Fig. la und 1b sind zwei C-förmige Ringläufer 10 gezeigt, wie sie typischer Weise auf T-Flanschringen eingesetzt werden. Die Fig. 1c bis 1f zeigt dagegen ohr- und hakenförmigen Ringläufer 10' wie sie z.B. auf Schrägflanschringen verwendet werden. Mit 1 sind jeweils die Bereiche gekennzeichnet, die während des Betriebes die 20 Laufflächen 1' des Ringläufers 10, 10' aufweisen. Dabei können bei den C-förmigen Ringläufern 10 aufgrund ihrer symmetrischen Ausgestaltung beide Flanken a, b zur Lauffläche 1' werden, wohingegen bei ohr- oder hakenförmigen Ringläufern 10' der Bereich der Lauffläche 1 eindeutig 25 durch die Form festgelegt ist. Wie aus diesen Beispielen ersichtlich, sind Ringläufer 10, 10' der verschiedensten Ausführungsformen und für die verschiedensten Ringformen geeignet als phosphatierte Ringläufer hergestellt zu wer-30 den. Im Bereich der Lauffläche 1 muss natürlich vornehm-
- 30 den. Im Bereich der Lauffläche 1 muss natürlich vornehmlich eine mit 3 bezeichnete Innenseite des Ringläufers 10, 10' verschleissfest und mit guten Gleiteigenschaften

- 5 -

ausgestattet sein und daher eine Phosphatschicht aufweisen. Bei entsprechender Fadenspannung kann es sich ergeben, dass der Ringläufer 10, 10' seitlich verkippt auf einem Ring entlangläuft, so dass es sich als vorteilhaft erweisen kann auf die beiden Stirnseiten 2 mit einer verschleissfesten Oberfläche in Form einer Phosphatschicht zu versehen.

In den Fig. 2a und 2b ist als Beispiel ein C-förmiger Ringläufer 10 gezeigt, der nur im Bereich seiner eventuellen Laufflächen 1', und hier auch nur auf den Stirnsei-10 ten 2 und der Innenseite 3, nicht aber auf Aussenseite 4 mit einer Phosphatschicht 5 beschichtet ist. Da der Ringläufer während des Betriebes seitlich verkippen kann, ist es vorteilhaft im Bereich der Laufflächen 1 nicht nur die direkt mit dem Ring in Kontakt 15 stehende Innenseite 3 sondern auch die Stirnseiten 2 des Ringläufers 10 mit der Phosphatschicht 5 zu beschichten, was aber nicht unbedingt notwendig ist. Im Schulterbereich 6 des Ringläufers 10, der während des Betriebes nicht mit dem Ring in Berührung kommt, weist der Ringläu-20 fer 10 keine Phosphatschicht 5 auf. Der aus einem Grundmaterial, wie z.B. Stahl, bestehende Kern 7 des Ringläufers 10 ist somit auf der Aussenseite 4 und im Schulterbereich 6 des Ringläufers sichtbar.

Die Fig. 3a und 3b zeigen als Beispiel einen C-förmigen 25 Ringläufer 10 , der vollständig mit einer Phosphatschicht beschichtet ist. Es sind nicht nur im Bereich der Laufflächen 1 alle Seiten 2,3,4 des Ringläufers 10 beschichtet sondern auch alle Seiten des während des Betriebes nicht mit dem Ring in Kontakt kommenden Schulterbereiches 30 6 des Ringläufers 10. Dies ist zwar für eine längere Lebensdauer oder die Eignung für höhere Laufgeschwindigkeiten nicht notwendig, ergibt sich beim Beschichten durch Tauchen oder Spritzen aber quasi von selbst und wirkt sich positiv auf das geführte Garn aus. Das Garn wird 35 dank der äusserst fein strukturierten Phosphatschicht im Vergleich zu vernickelten Läufern qualitativ nicht verändert (Nissenzahl. etc.). Der Kern 7 des Ringläufers 10

ist von der Phosphatschicht 5 vollständig umgeben, so dass der Kern 7 nicht mehr von aussen sichtbar ist.

Zur Herstellung des phosphatierten Ringläufers 10, 10' können bekannte Phosphatierverfahren verwendet werden, welche beispielsweise die folgenden Verfahrensschritte umfassen:

Die Oberfläche des Kerns 7 des Ringläufers 10, 10', der z.B. aus Stahl besteht, wird vorteilhafterweise vor dem Phosphatieren fein poliert, z.B. auf $\frac{1}{4}$ bis 1 μm , da die Oberfläche der aufgebrachten Phosphatschicht 5 in etwa die Rauheit der Oberfläche des Kerns 7 entspricht. Um eine gleichmässige Phosphatschicht 5 auf dem Ringläufer 10, 10' zu erhalten ist es vorteilhaft die Oberfläche des Kerns 7 des Ringläufers 10, 10' vor dem Phosphatieren gut zu Reinigen und von Fett zu befreien. Ebenfalls von Vorteil ist es die Oberfläche des Kerns 7 nach dieser Reinigung von Reinigungsmittelrückständen zu befreien. sonst ungleichmässige Bedingungen auf der Oberfläche des Kerns 7 zu einer ungleichmässigen Phosphatschicht 5 auf dem Ringläufer 10, 10' führen.

Das Aufbringen der Phosphatschicht 5 auf den Ringläufer 10, 10' erfolgt durch Eintauchen der Ringläufer 10, 10' in ein Bad aus Phosphatlösung oder durch Bespritzen mit einer solchen Lösung. Nach dem Aufbringen der Phosphatschicht 5 auf den Ringläufer 10, 10' wird der Ringläufer 10, 10' nochmals gespült und evtl. getrocknet.

Schichtdicke und Schichteigenschaften der Phosphatschicht 5 sind bekanntlich abhängig von den während der Herstellung gewählten Parametern, wie z.B. der Art des Reinigungsmittels, der Zusammensetzung der Phosphatlösung, der Einwirkungsdauer und Temperatur von Reinigungs- und Phosphatierlösung.

-- ---

5

10

15

20

25

5

BNSDOCID: <WO_-_9949113A1_I_> --

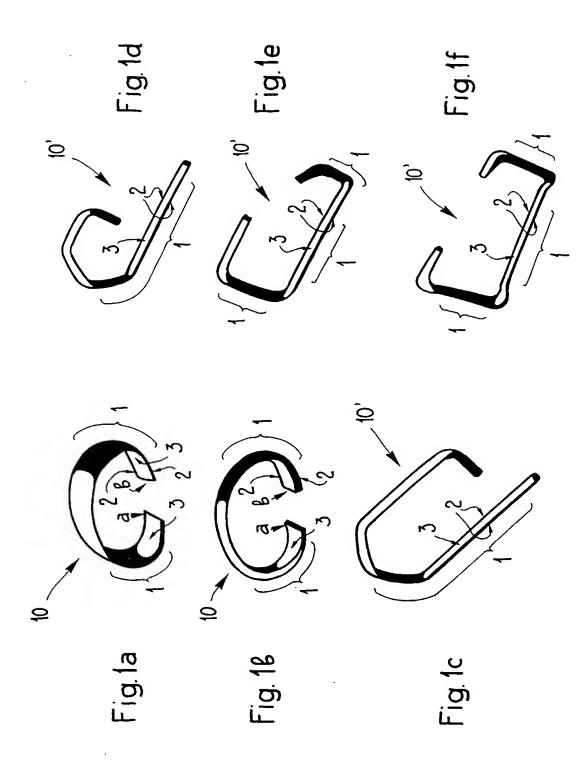
•

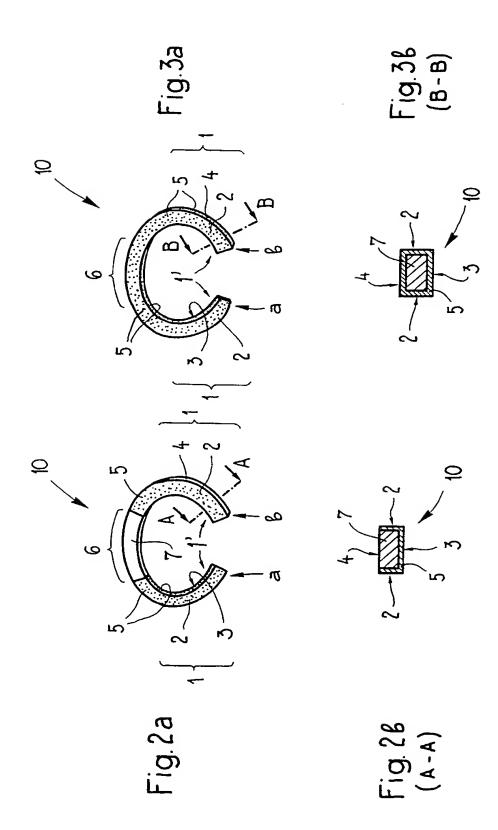
Patentansprüche

- 1. Ringläufer für Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass der Ringläufer (10, 10') einen Kern (7) aufweist, dessen Oberfläche eine Phosphatschicht (5) aufweist.
- Ringläufer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Phosphatschicht (5) eine Eisen-, Zink- oder Manganphosphatschicht ist.
- 3. Ringläufer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 10 dass die Phosphatschicht (5) im wesentlichen aus einer Verbindung aus Eisen-, Zink- oder Manganphosphat
 mit Alkali- oder Erdalkalimetallen besteht, insbesondere mehrheitlich aus Zinkcalciumphosphat.
- 4. Ringläufer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Phosphatschicht (5) mit einem reibungsvermindernden Schmierstoff imprägniert ist.
- Ringläufer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Phosphatschicht (5) eine
 Dicke von bis zu 10 μm aufweist und wenigstens im Bereich einer Lauffläche (1) auf den Kern (7) des Ringläufers (10, 10') aufgebracht ist.
- 6. Ringläufer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (7) des Ringläufers (10, 10') aus Stahl, Keramik oder Kunststoff ist.
 - 7. Ringläufer nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (7) eine polierte Oberfläche aufweist.
- 8. Ringläufer nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Phosphatschicht (5) durch Tauchen oder Spritzen aufgebracht ist.

- 8 -

- 9. Verwendung des Ringläufers (10, 10') nach einem der Ansprüche 1 bis 8 für Spinnringe oder Zwirnringe aus Stahl und/oder zum Spinnen oder Verzwirnen von Baumwolle, Wolle, Mischgarne oder Synthetik.
- 5 10. Verwendung des Ringläufers (10, 10') nach einem der Ansprüche 1 bis 8 in einer Spinnerei oder Zwirnerei.





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

•

PCT/CH 98/00113

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 D01H7/60
--

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) $IPC \ 6 \ D01H$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 15, no. 317 (C-0858), 13 August 1991 & JP 03 119122 A (HIROYUKI KANAI), 21 May 1991 see abstract	1,4
Α		10
A -	CH 684 894 A (MASCHINENFABRIK RIETER AG) 31 January 1995 see column 1, line 24 - column 2, line 21; claims 2,4	1-3,10
A	US 4 677 817 A (HIROYUKI KANAI) 7 July 1987 see column 2, line 33 - column 4, line 50; claims 1-5; figures 1-4	1,5
	-/	
	-/	

Further documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in annex.		
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publicationdate of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention. "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken atone. "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of theinternational search 24 November 1998	Date of mailing of the international search report 02/12/1998		
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Munzer, E		

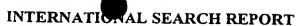
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int .ional Application No PCT/CH 98/00113

C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PCT/CH 9	8/00113
Category :	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
			nelevant to claim No.
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 536 (C-660), 29 November 1989 & JP 01 221534 A (HIROYUKI KANAI), 5 September 1989 see abstract		1,5
	-		

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)



_1

information on patent family members

Inte onal Application No PCT/CH 98/00113

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
CH 684894	Α	31-01-1995	NONE	
US 4677817	Α	07-07-1987	CH 674211 A DE 3545484 A	15-05-1990 02-07-1987

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

Intc onales Aktenzeichen PCT/CH 98/00113

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 6 D01H7/60 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 D01H Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegrifte) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie³ Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. X PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1.4 vol. 15, no. 317 (C-0858), 13. August 1991 & JP 03 119122 A (HIROYUKI KANAI), 21. Mai 1991 siehe Zusammenfassung Α 10 CH 684 894 A (MASCHINENFABRIK RIETER AG) Α 1-3,1031. Januar 1995 siehe Spalte 1, Zeile 24 - Spalte 2, Zeile 21; Ansprüche 2,4 Α US 4 677 817 A (HIROYUKI KANAI) 1.5 7. Juli 1987 siehe Spalte 2, Zeile 33 - Spalte 4, Zeile 50; Ansprüche 1-5; Abbildungen 1-4 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen T* Spätere Veröffentlichung, die nach deminternationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definien, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden -y-Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 24. November 1998 02/12/1998 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europaisches Patentiamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Munzer, E

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int. ionales Aktenzeichen PCT/CH 98/00113

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie: Rezeichnung der Veröffentlichung					
Kategorie [:]	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.			
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 536 (C-660), 29. November 1989 & JP 01 221534 A (HIROYUKI KANAI), 5. September 1989 siehe Zusammenfassung	1,5			

Angaben zu Veröffentlichu...jen, die zur selben Patentfamilie genören

tnt- onales Aktenzeichen PCT/CH 98/00113

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		
CH 684894	Α	31-01-1995	KEINE	
US 4677817	Α	07-07-1987	CH 674211 A DE 3545484 A	15-05-1990 02-07-1987

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentlamilie)(Juli 1992)